

石川県次世代産業育成講座・ 新技術セミナー

レオロジー測定による 濃厚・希薄スラリーの評価

【概 要】

液中に固体粒子を分散させた“スラリー”の知見を得ることで、セラミックス・電池等の製造工程改善や、ペンキ・化粧品等の製品開発を適切に進めることができます。本セミナーでは、スラリーの流動性評価手法としてレオロジー測定を取り上げ、濃厚・希薄スラリーの解析方法や、最適な測定条件について解説します。

また、当場のレオロジー測定装置の実機を用い、セラミックススラリーの測定についてデモンストレーションを行います。続けて、実際の測定データを題材に、分散状態の定量評価や製造プロセスへの応用について具体的に説明します。

【日 時】 令和7年6月3日（火） 13:30～15:30

【場 所】 石川県工業試験場5階 石川トライアルセンター 第2研修室
次世代産業創造支援センター 複合材料物性測定室 I

【講 師】 株式会社アントンパール・ジャパン
セールススペシャリスト 尾山 達人 氏

【受講料】 1,000円（当日ご持参ください。）

【定 員】 10名（定員になり次第、締め切ります。）

【担 当】 石川県工業試験場 化学食品部 主任技師 竹田大樹

【申込方法】 下記の申込 URL からお申込みください。
<https://www.isico.or.jp/event/dgnet/d31186599.html>

【締 切】 令和7年5月27日（火）



【主 催】 公益財団法人 石川県産業創出支援機構

【協 力】 石川県工業試験場

【お問合せ先】 公益財団法人 石川県産業創出支援機構
成長プロジェクト推進部 次世代講座担当
〒920-8203 金沢市鞍月2丁目1番地(石川県工業試験場 企画指導部内)
E-mail: j-seminar@iriii.jp TEL: (076)267-8081 FAX: (076)267-8090